

5.0 crédits

30.0 h + 30.0 h

2q

Enseignants:	Raskin Jean-Pierre ; Hackens Benoît ; Francis Laurent ; Bayot Vincent ;
Langue d'enseignement:	Anglais
Lieu du cours	Louvain-la-Neuve
Ressources en ligne:	 > http://icampus.uclouvain.be/claroline/course/index.php?cid=LELEC2560
Thèmes abordés :	<p>La formation aborde les sujets suivants : procédés de fabrication des dispositifs micro et nanoscopiques, MEMs, NEMs, et des circuits intégrés :</p> <ul style="list-style-type: none"> -- matériaux semiconducteurs et leur fabrication, -- oxydation, implantation ionique, dopage, métallisation, traitement par plasma... -- micro et nanolithographie, gravures laser, etc. -- micro et nanocaractérisation : SEM, AFM, Ellipsométrie, Dektak,...
Acquis d'apprentissage	<p>Eu égard au référentiel AA du programme « Master ingénieur civil électricien », ce cours contribue au développement, à l'acquisition et à l'évaluation des acquis d'apprentissage suivants :</p> <p>AA 1.1, 1.2, 1.3, AA 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, AA3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, AA 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, AA 6.1, 6.3</p> <p>A l'issue de cet enseignement, les étudiants seront en mesure de :</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Intégrer les procédés de fabrication de dispositifs électroniques de dimensions micro et nanoscopiques en vue de réaliser des dispositifs particuliers -- Utiliser des outils de simulation numérique de processus de fabrication -- Réaliser des étapes de micro et nanofabrication en salle blanche -- Caractériser les étapes avec les outils disponibles dans WinFab et Welcome <p><i>La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d'enseignement (UE) ».</i></p>
Modes d'évaluation des acquis des étudiants :	Rapport et examen oral en groupe
Méthodes d'enseignement :	Quelques cours poseront les bases physiques des différentes étapes de fabrication. Ensuite, les étudiants conçoivent un processus en groupes restreints grâce aux supports bibliographiques et interactions fréquentes avec un tuteur. Ils le réalisent enfin (fabrication/ caractérisation) en salle blanche.
Contenu :	<p>Une première étape, utilisant des outils de simulation numérique, permettra aux étudiants de se familiariser à la modélisation des processus de fabrication et à la caractérisation de dispositifs.</p> <p>Une seconde étape, en salle blanche, donnera l'occasion aux étudiants de réaliser quelques étapes clés d'un processus complet de micro et nanofabrication, et de les caractériser.</p>
Bibliographie :	Supports disponibles sur iCampus
Cycle et année d'étude :	<p> > Master [120] : ingénieur civil biomédical </p> <p> > Master [120] : ingénieur civil électricien </p> <p> > Master [120] : ingénieur civil physicien </p> <p> > Master [120] : ingénieur civil en chimie et science des matériaux </p> <p> > Master [120] : ingénieur civil électromécanicien </p>

Faculté ou entité en charge:	ELEC
------------------------------	------